

Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership

Judul:

Pembuatan kapasitor lapisan tipis tantalum oksida dengan cara oksidasi anodik.

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

S28164

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)